

МЕЖЗОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ГОРЯЧИХ ДЫРОК В Ge ПРИ ОДНООССНОМ СЖАТИИ

И.В. Алтухов, М.С. Каған, В.П. Синис

Обнаружено дальнее ИК излучение горячих дырок в Ge, вызванное оптическими переходами из зоны тяжелых дырок в зону легких, расщепленных одноосным сжатием. При пороговых значениях электрического поля и давления обнаружено возникновение излучения, имеющего стимулированный характер, с интенсивностью до 10^3 раз больше спонтанного.

В последнее время широко исследуются излучательные переходы между различными ветвями валентной зоны p -Ge. Это обусловлено обнаруженным стимулированным излучением в сильном электрическом и сильном магнитном полях¹. В настоящей работе приведены данные об излучении горячих дырок в p -Ge при одноосном сжатии в отсутствие магнитного поля.

Исследовались кристаллы бездислокационного p -Ge с концентрацией $\text{Ga} \sim 2 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$. Образцы вырезались в виде тонких призм квадратного сечения с поперечным размером $0,7 - 1,25$ мм и длиной в направлении [111] от 5 до 10 мм. Параллельность граней была не хуже $4'$. Деформация производилась вдоль оси призмы. Для плавного изменения давления в качестве груза использовался сосуд, заполнявшийся водой², что позволяло производить запись сигнала до давлений ~ 12 кбар. В качестве приемника излучения использовался охлаждаемый Ge : Ga с полосой чувствительности $80 - 120$ мкм. Фотоприемник, образец и размещенные между ними фильтры из кварца, тефлона и InSb, ограничивающие спектральный диапазон засветки приемника, находились в жидком гелии. Фильтр из InSb с концентрацией $\sim 10^{14} \text{ см}^{-3}$ позволял также устраниТЬ электрические наводки на цепь приемника. Импульсы напряжения, длительностью $0,2 - 1$ мкс подводились к кольцевым контактам из In, нанесенным по периметру узкого сечения образца. Расстояние между контактами составляло $3 - 7$ мм. Измерения проводились при полях, превышающих порог примесного пробоя, так что концентрация дырок, определяемая полной концентрацией примеси, была постоянна, а зависимость тока от напряжения обусловлена полевой зависимостью эффективной подвижности дырок. При увеличении давления ток через образец всегда растет, однако не более чем в 1,5 раза, причем в больших полях этот рост существенно ослабляется.

Интенсивность спонтанного излучения из образца в зависимости от величины одноосного сжатия показана на рис. 1 при разных значениях приложенного напряжения. В электрическом поле $E < 1$ кВ/см интенсивность излучения уменьшалась при больших деформациях. В полях $E \geq 1$ кВ/см, начиная с давления $4 - 5$ кбар, наблюдался рост сигнала. Этот рост мы связываем с увеличением заселенности зоны тяжелых дырок в электрическом поле.

Одноосная деформация снимает вырождение валентной зоны Ge при $k = 0$, а основная концентрация дырок сосредоточена в нижней по энергии зоне, где они имеют меньшую эффективную массу. Эффективные массы при сжатии p -Ge в направлении [111] (малые энергии): $m_{\parallel}^{(1)}/m_0 = 0,041$, $m_{\perp}^{(1)}/m_0 = 0,13$, $m_{\parallel}^{(2)}/m_0 = 0,483$, $m_{\perp}^{(2)}/m_0 = 0,053$. Использовались следующие параметры валентной зоны Ge (в эВ): $A = -13,27$, $B = -8,63$, $D = -19,4$ ³. Под действием электрического поля легкие дырки, разогреваясь, переходят в выше лежащую зону с большей массой. Уже при полях ~ 50 В/см⁽¹⁾ с. 69, 100) начинается баллистический резогрев легких дырок до энергий порядка энергии оптического фона ($\hbar\omega_0 = 37$ мэВ в Ge), т. е. легкие дырки имеют достаточную энергию для перехода в верхнюю подзону. Возможные оптические переходы между ветвями валентной зоны при одноосной деформации показаны на рис. 2. Дисперсионные кривые рассчитаны для $P =$

= 3 кбар по формуле (30.5) книги ³ при значениях констант деформационного потенциала $a = -2,09$ эВ, $d = -4,5$ эВ и упругой константы $S_{44} = 1,5 \cdot 10^{-11}$ Н/м². В отсутствие деформации могут наблюдаться только переходы типа I (¹, с. 100, 172); их интенсивность с ростом давления должна падать из-за уменьшения концентрации легких дырок в области энергий кванта излучения, попадающих в полосу чувствительности фотоприемника. Другим механизмом может быть внутризонное рассеяние горячих дырок (¹, с. 100), которое с ростом давления также должно уменьшаться в сильном электрическом поле. Поэтому рост интенсивности излучения при увеличении давления, наблюдающийся в сильных полях (рис. 1), по-видимому, вызван включением оптических переходов II. Ясно, что эти переходы можно наблюдать только при достаточно большом давлении; когда энергетическое расщепление зон попадает в полосу чувствительности приемника, и при достаточно больших полях, обеспечивающих необходимое накопление тяжелых дырок. Энергия расщепления $\delta E_{1,2} = (d/\sqrt{3})S_{44}P$ при $P \parallel [111]$, что дает коэффициент 3,9 мэВ/кбар. Поэтому уже при $P > 2,5$ кбар $\delta E_{1,2}$ больше, чем энергия кванта излучения, попадающая в полосу чувствительности фотоприемника.

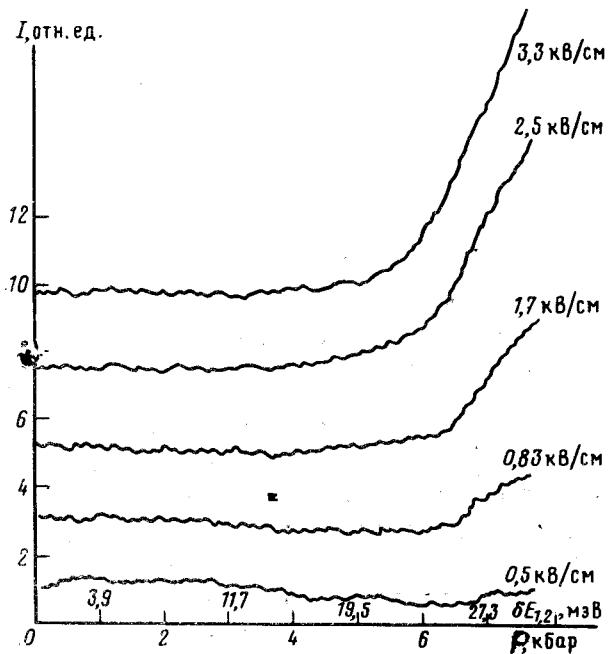


Рис. 1. Зависимость интенсивности излучения от давления при разных напряжениях на образце

Для проверки этих рассуждений мы исследовали спонтанное излучение из тех же образцов, когда давление по-прежнему было приложено в направлении [111], а электрическое поле $E \perp [111]$. В этом случае эффективная масса проводимости (в направлении поля) в зоне легких дырок оказывается больше, чем для тяжелых ³, и существенно ухудшаются условия разогрева дырок нижней зоны и, следовательно, ослабляется накопление дырок в верхней зоне. При $E \perp P \parallel [111]$ интенсивность излучения падала с давлением вплоть до $P = 5,5$ кбар при полях до 5 кВ/см.

Таким образом, одноосное сжатие в сильном электрическом поле ($P \parallel E \parallel [111]$) приводит к росту спонтанного излучения, обусловленного оптическими переходами из зоны тяжелых в зону легких дырок.

В ряде кристаллов при полях выше некоторого порогового (1,5 – 3 кВ/см для разных образцов) при увеличении давления выше 7,5 кбар наблюдался скачок излучения (рис. 2), интенсивность которого могла на три порядка превышать интенсивность спонтанного излучения.

Скачок излучения всегда сопровождался резким ростом тока (в несколько раз), который, по-видимому, вызван увеличением концентрации легких дырок. В тех образцах, где не наблюдалось скачка излучения, не было и скачка тока. В двух образцах из исследованной серии,

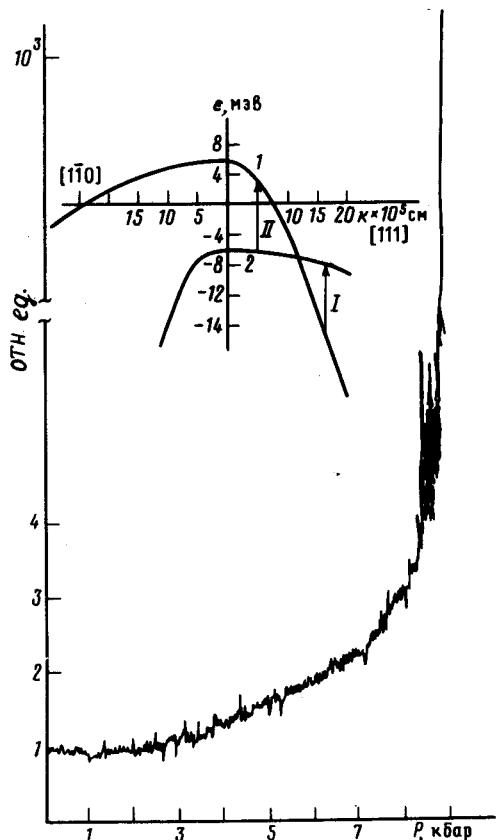


Рис. 2. Возникновение излучения большой мощности и схема оптических переходов

в которых параллельность граней была порядка $20''$, скачок излучения (и тока) наблюдался при напряжении ~ 50 В/см и давлении 4 – 5 кбар. Отметим, что излучение большой мощности возникало только в достаточно длинных образцах (расстояние между токовыми контактами ≥ 5 мм). Можно предположить, что наблюдаемый скачок излучения имеет стимулированный характер, что подтверждается пороговым возникновением этого излучения как по электрическому полю, так и по давлению. Рост спонтанного излучения перед порогом генерации и скачок тока на пороге свидетельствуют о том, что причиной стимулированного излучения является инверсия заполнения зоны тяжелых дырок по отношению к зоне легких дырок. Разумеется, для доказательства стимулированной природы этого излучения необходимы дополнительные исследования.

Авторы признательны Н.Г.Ждановой, С.Н.Иванову, и Я..Е.Покровскому за обсуждение результатов.

Литература

1. Инвертированные распределения горячих электронов в полупроводниках. Сб. научных трудов под ред. Андронова А.А., Пожель Ю.К. ИПФ АН СССР, Горький.
2. Коломоец В.В., Сусь В.А. ПТЭ, 1975, № 4, с. 214.
3. Бир Г.Л., Пикус Г.Е. Симметрия и деформационные эффекты в полупроводниках. М.: Наука, 1972.

Поступила в редакцию
10 августа 1987 г.
После переработки
10 ноября 1987 г.

Институт радиотехники и электроники
Академии наук СССР